J-PARC muon g-2/EDM実験のための 3次元らせん入射手法実証実験

28th ICEPP Symposium @志賀レークホテル 2022/02/23

松下凌大^{(A}, 飯沼裕美^{(B}, 大澤哲^{(C}, 小田航大^{(B}, 齊藤直人^{(A,C}, 中山久義^{(C}, 平山穂果^{(B}, 古川和朗^{(C}, 三部勉^{(A,C}, M.A.Rehman^{(C}) ^{A)}東大理, ^{B)}茨城大理工, ^{C)} KEK



2022/2/23



研究背景と目標







ミューオンg-2/EDMとは

● ミューオン:素粒子物理学の標準理論(SM)に出てくる素粒子の1つ(レプトン)
 ● 磁気双極子モーメント、電気双極子モーメントを通じて電磁場と相互作用

電磁場との相互作用ハミルトニアン

$$H_{\rm int} = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} - \vec{d}\cdot\vec{E}$$



2022/2/23

28th ICEPP Symposium

なぜミューオンg-2/EDMを測定するか



2022/2/23

28th ICEPP Symposium

なぜミューオンg-2/EDMを測定するか



ミューオンg-2/EDM測定手法

- 静磁場中のミューオン
 - ▶ <u>運動量ベクトル</u>: <u>サイクロトロン運動</u>で回転
 - ▶ <u>スピンベクトル:ラーモア歳差運動+トーマス歳差運動</u>で回転
- 運動量ベクトルとスピンベクトルの回転運動の差
 - ▶ スピン歳差運動の角周波数

$$\vec{\omega}_a = -\frac{e}{m_\mu} \left[a_\mu \vec{B} - \left(a_\mu - \frac{1}{\gamma^2 - 1} \right) \frac{\vec{\beta} \times \vec{E}}{c} + \frac{\eta}{2} \left(\frac{\vec{E}}{c} + \vec{\beta} \times \vec{B} \right) \right]$$



➢ J-PARC実験

<u>電場を使わない</u> *Ē* = ī

$$\vec{\omega}_{a} = -\frac{e}{m_{\mu}} \Big[\frac{a_{\mu}\vec{B}}{2} + \frac{\eta}{2} (\vec{\beta} \times \vec{B}) \Big]$$

スピン歳差運動周期を測定してg-2/EDMを決定する

● ミューオン崩壊 $\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \overline{\nu}_u$

 e^+ は μ^+ スピン方向に放出されやすい

→ <u>e⁺を検出して*ū*a</u>を測定

2022/2/23



J-PARC muon g-2/EDM 実験

● ミューオン冷却・再加速による低エミッタンスビームを使用



2022/2/23



なぜ3次元らせん入射?

● ビーム領域:直径66 cm

▶ 磁場:3 T, ビーム運動量:300 MeV/c → サイクロトロン周期:7.4 ns

- "2次元的"な入射は技術的に困難
 - ▶ 3 Tの磁場をキャンセルするインフレクターの製作 & 7.4 ns以内に233 mradキック
- 3次元的に入射し、らせん運動中に数十ターンかけて垂直にキック・蓄積する



数十ターンかけて垂直にキック



2022/2/23

28th ICEPP Symposium



● フリンジ磁場、キッカー磁場、弱収束磁場を使って入射・蓄積



させながらビームを蓄積



3次元らせん入射実証実験

- 「3次元らせん入射」は世界初の手法
- 電子ビームを使ったビームラインをKEKに構築

実証実験の目的

3次元らせん入射手法の実証・確立

- なぜ電子ビーム?
 - ▶ ミューオンに比べて生成が簡単

▶ 他の粒子に崩壊しないため、ビーム軌道のみに着目可能



2022/2/23



3次元らせん入射実証実験セットアップ



2022/2/23

3次元らせん入射実証実験セットアップ

- KEKに実証実験のためのビームラインを構築
 - ▶ DCビーム電流量:60µA ▶ 蓄積磁石内にN₂ガス注入 人射方向 → 脱励起光によりビーム軌跡を可視化 CCDカメラ ▶ 蓄積磁石内部のビーム検出 →ワイヤースキャナでビーム分布測定可 蓄積磁石 ▶ ビーム診断部でビーム断面を測定可 (82.5×10⁻⁴ T) →エミッタンス測定可 偏向磁石(B2) チョッパー装置 回転四極磁石(Q1, Q2, Q3) ビーム断面 雷子銃 ビーム診断部 コリメータ 偏向磁石(B1) (80 keV) 5mm 金属板(Mo) ビームラインの長さ:~2 m

CMOSカメラ



蓄積磁石内部でのビーム軌跡

実証実験達成への3ステップ

● 3次元らせん入射実証の達成までの3ステップ

ステップ1:ビームXY結合の制御

▶ 入射後のビーム広がり抑制のため、ビームのXY結合を調整

ステップ2:パルスビーム生成・検出 & キッカー装置の準備

- ▶ 時間構造のあるキック磁場との同期のためパルスビームが必要
- ▶ 蓄積磁石中のどこにビームがいるのか
- ▶ キッカー装置の準備

ステップ3:弱収束磁場/キッカーパラメータの調整

ステップ1、ステップ2で開発した手法、装置を用いてビーム蓄積実証実験
 蓄積効率を高めるように各種パラメータを調整

実証実験達成への3ステップ

▶ 3次元らせん入射実証の達成までの3ステップ





2022/2/23





2022/2/23



パルスビーム生成の目的

- 提案している3次元らせん入射では、パルス磁場でキックしてビームを蓄積する
- **キッカー作動時間以下のパルス幅(**精度10ns)のビームが必要
- ビーム入射タイミングとキッカー作動タイミングを同期させる必要

時間構造(繰り返し周波数、パルス幅)が 既知のパルスビームが必要

● パルスビームに対する要求

□ パルス幅:120nsからDCビームまで切り替え可能であること

▶ DCビーム入射軌道を"目で見て"ビーム調整 → パルスビーム運転ができるように

□ 繰り返し周波数:<50Hzで運転ができること</p>

▶ キッカー電源からの制約





17/26

2022/2/23

28th ICEPP Symposium

本番実験:25Hz

パルスビーム生成の原理

● パルス電場でDCビームを偏向し下流のコリメータで間引く



チョッパー装置セットアップ

● パルス電源と電極1対を用いて構築





● 生成可能パルスビームはパルス電源の性能に依存

パルス電源の仕様 パルス幅:60ns – DC 繰り返し周波数:< 20kHz

2022/2/23

(photo by M.A.Rehman)





- パルスビームを金属板に当て遷移放射光をPMTで測定
 - ▶ PMT波形のパルス幅(ビームパルス幅)の、設定値に対する相対的なズレは4%以内



2022/2/23

28th ICEPP Symposium



2022/2/23



検出器作成の目的

- これまでの検出器はDCビーム用の設計
 - ▶ 浮遊容量によって短パルスへの応答不可 (パルス幅100 µsあたりが測定限界)
 - ▶ 電荷量/1バンチが少なすぎて測定不可 (3 pC/bunch @パルス幅100 ns)





M.A.Rehman (総研大博士論文, 2020)



2022/2/23



検出器作成の目的

- これまでの検出器はDCビーム用の設計
 - ▶ 浮遊容量によって短パルスへの応答不可 (パルス幅100 µsあたりが測定限界)
 - ▶ 電荷量/1バンチが少なすぎて測定不可 (3 pC/bunch @パルス幅100 ns)



実証実験のための要求 パルス幅 : < 120ns f_rep. : < 50Hz

2022/2/23



パルスビーム検出に対する要求



- → **数十nsオーダーのパルスビームが測定**できるようにしたい
- キッカーコイルによる<u>ノイズ対策</u>のため、<u>電気信号以外</u>で信号を取り出したい





検出器の構造

- DCビームの時とパルスビームの時で軌道のずれがあるのか?
 - ▶ 同じ位置でDC/パルスビームを検出できるように、1つの検出器でどちらも 対応できるようにした
- DC/パルスビームの検出には、<mark>銅線</mark>/Sci-Fiを使用
- 支持棒を中心に180°回転させることで、どちらか選択できるようにした



2022/2/23



DC/パルスビーム測定

● 測定条件

- ▶ パルスビームはパルス幅:100ns、繰り返し周波数:50Hz
- ▶ DC/パルスビームを同じ条件下で入射し測定





2022/2/23



DC/パルスビーム測定結果

- DC/パルスビーム共に検出できた
- 各ピークは入射ビームの各ターンに相当する
- DC/パルスビーム軌道に大きな差異がないことがわかった

数mm程度のずれがあるが、原因を検討中







まとめ

● 本研究の目的.

3次元らせん入射実証実験のための、パルスビーム生成・検出手法の開発

✓ <u>パルスビーム生成</u>

チョッパー装置を構築しパルスビームを生成

ビーム蓄積実証実験で使用するための要求を満たしていることを確認





✓ <u>パルスビーム検出</u>

銅線/Sci-Fiを使った検出器によりDC/パルスビームの検出に成功 ビーム蓄積実証実験で使用するパルスビームが検出可能になった より精度の良い測定のために、測定系の改良をおこなう



● 3次元らせん入射実証実験達成までの道のり



ステップ1:ビームXY結合の制御 【✓■■ > 入射後のビーム広がり抑制のため、ビームのXY結合を調整



ステップ3:弱収束磁場/キッカーパラメータの調整 > ステップ1、ステップ2で開発した手法、装置を用いてビーム蓄積実証実験
> 蓄積効率を高めるように各種パラメータを調整







● 3次元らせん入射実証実験達成までの道のり











2022/2/23

28th ICEPP Symposium









Backup





先行実験:FNAL muon g-2



ミューオンg-2/EDM測定手法

- 静磁場中のミューオン
 - ▶ <u>運動量ベクトル</u>: <u>サイクロトロン運動</u>で回転
 - ▶ <u>スピンベクトル: ラーモア歳差運動+トーマス歳差運動</u>で回転
- 運動量ベクトルとスピンベクトルの回転運動の差
 - ▶ スピン歳差運動の角周波数

 $\vec{\omega}_a = -\frac{e}{m_\mu} \left[a_\mu \vec{B} - \left(a_\mu - \frac{1}{\gamma^2 - 1} \right) \frac{\vec{\beta} \times \vec{E}}{c} + \frac{\eta}{2} \left(\frac{\vec{E}}{c} + \vec{\beta} \times \vec{B} \right) \right]$



- スピン歳差運動周期を測定してg-2/EDMを決定する
- ▶ 先行実験(BNL, FNAL)

条件
$$a_{\mu} - \frac{1}{\gamma^2 - 1} = 0$$

($\gamma = 29.3$)
 $\eta = 0$ と仮定

➢ J-PARC実験
$$\vec{\omega}_a = -\frac{e}{m_\mu} \left[a_\mu \vec{B} + \frac{\eta}{2} (\vec{\beta} \times \vec{B}) \right]$$



• ミューオン崩壊 $\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu$

e+はμ+スピン方向に放出されやすい → <u>e+を検出してѿ_aを測定</u>

2022/2/23



ミューオンg-2/EDM測定原理

● スピン歳差運動

▶ 条件:電場を使わない (Ê = 0)



2022/2/23

28th ICEPP Symposium

弱収束磁場とは

- 蓄積磁石の設計において、蓄積平面を中心に±5cm以内の領域は、 磁場が以下の式を満たすように調整(弱収束磁場)
- 弱収束磁場によって、ビームは 単振動しながら蓄積



 $B_z > B_z(z, r_0)$

 $B_z < B_z(z, r_0)$

磁場勾配によって**r** = **r₀方向の力**が働く

 $n = 1.5 \times 10^{-4}$, $B_0 = 3$ T, $r_0 = 0.33$ m (サイクロトロン半径)



J-PARC実験

Ζ

磁場勾配によって<u>蓄積平面方向の力</u>が働く

n: field index
0 < n < 1

径方向磁場

2022/2/23



Betatron oscillation

● 蓄積されたビームの横方向運動
 ● 弱収束磁場により単振動







蓄積磁石 @実証実験



2022/2/23

28th ICEPP Symposium

3次元らせん入射 @実証実験

- 実証実験では下から入射 (本番は上から)
- 上下のコイル (1.3µH)に、持続時間120ns程度の パルス電流(数+Aピーク)を流してビームをキック



2022/2/23

電場による偏向角



2022/2/23

28th ICEPP Symposium

電極に印加するパルス波形の測定(1/3)

- 電極に印加されているパルス波形を測定
- パルス波形の幅を測定し、設定値とのずれを確かめる

<u>測定セットアップ</u>

- ▶ 電極 パルス電源間を接続する同軸ケーブル 信号線に、プローブを接続
- ▶ プローブをオシロスコープに接続し、パルス 波形を測定
- ▶ 測定パルス幅(FWHM):60ns 5ms
- ▶ 電極印加電圧:+350V

ビーム偏向角から決定







電極に印加するパルス波形の測定

- 測定結果
 - > パルス幅測定値の、設定値に対する相対誤差は1%以内に収まっている



2022/2/23



ビームパルス幅の測定

● 生成したパルスビームのパルス幅を測定し、設定値とのずれを確かめた

<u>測定セットアップ</u>

- ▶ ビーム診断部終端で測定
- ▶ パルスビームをMo板に当て、放出される 遷移放射光(OTR)やX線などを、シンチレー ションファイバー(Sci-Fi)を使って検出
- Sci-Fiからの光信号を光ファイバーでPMT
 モジュールまで伝送
- ▶ オシロでPMT波形を測定
- ▶ 測定時の設定パルス幅:60ns 5ms





検出器の構造

2022/2/23

- 検出器ケース中で、<mark>銅線/Sci-Fiと信号線</mark>/光ファイバーを接続
- Sci-Fi表面には電子ビームによるチャージアップ防止のため、 導電性塗料を塗布しケースと導通させた





検出器の構造(2/2)

- 銅線からの信号線は、支持棒中を通ってオシロスコープへ
- Sci-Fiからの光信号は、Sci-Fiに接続した光ファイバーを伝送してPMTモジュールへ



2022/2/23

28th ICEPP Symposium

キック後のビーム軌道

● 3次元ビーム軌道(キック後)の鉛直vs水平面への射影



2022/2/23



PMTモジュール



https://www.hamamatsu.com/jp/ja/product/type/H10721-110/index.html

 矢野喜治さん(KEK)より、光ファイバーを 使ったビームロスモニターで使用している NIMモジュールを借用

内蔵PMT:浜松ホトニクス製H10721-110





矢野喜治(総研大博士論文, 2013)





ピーク位置から算出したピッチ角

- ピッチ角:ビーム進行方向と水平面のなす角
- サイクロトロン半径:12cm
- ピーク位置

ピーク位置 [mm]					
測定点	入射直後	1st turn	2nd turn	3rd turn	
DC	34.8+/-0.4	268.5+/-0.5	337.6+/-0.6	413.2+/-0.6	
パルス	30.5+/-0.5	264.6+/-0.5	331.1+/-0.4	403.7+/-0.5	

● 各測定点間の平均ピッチ角

平均ピッチ角(mrad)					
	0 -> 1st turn	1st turn -> 2nd turn	2nd turn -> 3rd turn		
DC	310	92	100		
パルス	310	88	96		

● DC/パルスビーム軌道間の鉛直位置のずれは許容範囲内

▶ 入射直前の偏向磁石(0.2mradの精度で調整可)で補正できる

2022/2/23



ピーク位置のずれに対する考察

● 考えられる原因その1: **アクチュエータ動作の再現性**

- > 測定データに不連続な領域が存在
- ▶ 検出器の動力:アクチュエータを保持するためのフレームは蓄積磁石の上部に設置
- ▶ 蓄積磁石上部の蓋に歪みがあることが判明
- ▶ 歪みによって予期せぬ方向に力がかかり、アクチュエータの可動を妨げている可能性がある
- 問題切り分けのために
 各測定点でアクチュエータを止めて測定
 アクチュエータの動作確認
- 歪みを補正する治具も製作中





<u>50/26</u>



ピーク位置のずれに対する考察

- 考えられる原因その2:**サンプリングレートの時間依存性**
 - ▶ オシロスコープの値をPCによって読み出しデータ取得
 - ▶ 先行研究により開発されたソフトウェアを使用
 - ▶ 測定開始からの時間に比例して、サンプリングレートが落ちることが判明

• 原因

- >> ソフトウェアの「リアルタイムplot機能」 の処理速度
- ▶ PCの処理速度が低下することで、真に検出 器の位置での値を読み出していない可能性
- ▶ 「リアルタイムplot」無しでの測定を予定





2022/2/23

28th ICEPP Symposium

各ピークの積分値についての考察

Wire Scanner Measurement



2022/2/23

28th ICEPP Symposium

検出器の動力







蓄積チェンバー蓋の歪み



- ▶ 中心部が凹むように歪んでいる
- ▶ 測定の結果(KEK高富さん)、中心方向 に16mradの傾き(ポートも)
- ▶ 傾きを補正するフランジを製作中





入射角の調整精度

- 蓄積可能なビームのパルス幅に対してのアクセプタンスを計算
- ビーム粒子は設計軌道上にいると仮定
- パラメータは、入射角とキッカーコイルに印加する電流
- 入射角が1mrad変化するとアクセプタンスが10nsオーダーで変化する
- 入射角の制御は1mrad以下で行う必要がある





偏向磁石(B2)



2022/2/23

28th ICEPP Symposium



- 調整可能なパラメータ
 - ▶ 弱収束磁場の傾斜度(n値)
 - ▶ ビーム入射角
 - ▶ キッカーに印加する電流値のピーク
 - ▶ キッカー作動タイミング
- ビーム蓄積するにはどのような"思想"で調節するか?
 - > 鉛直方向の運動量を0に近づけるように調整





